

Yamazaki Corp.

JP

OS+ PS: 37 41 900

⑤① A 47 L - 13/144 ⑤① DE 37 41 900 C2

⑤② 10.12.87 ⑤③ 05.01.89 ⑤④ 08.06.89

⑤③ 17.06.87 JP P 62-151772

⑤④ Mop mit Ausdrückeinrichtung

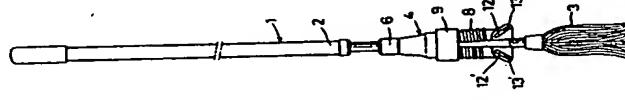
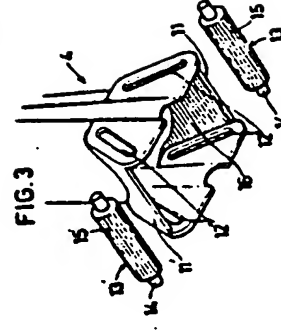
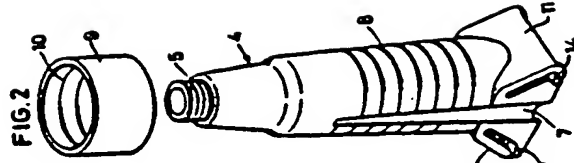
⑤⑦ Yamazaki Corp., Osaka, JP

⑦④ Moll, W., Dipl.-Phys. Dr.rer.nat.,  
8000 München; Delfs, K., Dipl.-Ing.;  
Mengdehl, U., Dipl.-Chem. Dr.rer.nat.;  
Niebuhr, H., Dipl.-Phys. Dr.phil.habil.,  
2000 Hamburg; Glawe, U., Dipl.-Phys.  
Dr.rer.nat., Pat.-Anwälte, 8000 München

⑦⑤ Nakamura, Kazuo; Keiko, Yasuaki,  
Osaka, JP

⑤⑥ DE - PS 2455637

⑤⑦ 1. Mop oder dgl. Wischgerät mit Ausdrückvorrichtung für den Wischteil, bestehend aus einer auf dem Stiel des Wischgerätes verschiebbar gelagerten Hülse und zwei am unteren Ende der Hülse in nach oben konvergierenden Führungen gelagerten Walzen, die beim Verschieben der Hülse nach unten am Wischteil beidseitig zur Anlage kommen und durch Ansteigen in ihren Führungen einen zunehmenden Anpreßdruck auf den Wischteil ausüben, dadurch gekennzeichnet, daß die Hülse (4) zwei elastisch gegeneinander spreizbare Hülsehälften aufweist, an denen je eine Walze (13, 13') gelagert ist, und daß an der Außenseite der Hülse (4) ein Klemmring (9) gelagert ist, durch dessen Verstellung die Spreizstellung der Hülsehälften und damit der Abstand der Walzen (13, 13') veränderbar ist.



1289